об Оптические свойства ZnO с наночастицами серебра, синтезированными методом ионной имплантации

© Т.С. Кавецкий^{1,2}, В.И. Нуждин³, В.Ф. Валеев³, Ю.Н. Осин⁴, А.Л. Степанов^{3,4,5}

¹ Дрогобычский государственный педагогический университет им. Ивана Франко, Дрогобыч, Украина

² Люблинский католический университет Иоанна Павла II,

Люблин, Польша

³ Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского РАН, Казань, Россия

⁴ Казанский федеральный университет, Казань, Россия

5 Казанский национальный исследовательский технологический

университет, Казань, Россия

E-mail: kavetskyy@yahoo.com

Поступило в Редакцию 29 декабря 2014 г.

Приведены результаты по имплантации ионами Ag⁺ с энергией 30 keV при дозе облучения $1.5 \cdot 10^{17}$ ion/cm² и плотности тока в ионном пучке 1μ A/cm² тонкой пленки ZnO, сформированной методом вакуумного магнетронного распыления. Анализ композиционного слоя осуществлялся наблюдениями на сканирующем электронном микроскопе, измерением линейного оптического пропускания, а также регистрацией нелинейно-оптического поглощения методом Z-сканирования на длине волны 780 nm при зондирующем лазерном излучении импульсами 150 fs и мощностью 50 mW. Появление в абсорбционном спектре образца характерной полосы оптического плазмонного резонанса указывает на формирование в приповерхностной области облученного ZnO наночастиц серебра. Для данного композиционного материала установлено наличие одновременно насыщенного и двухфотонного нелинейных поглощений при фемтосекундном лазерном воздействии.

Поиск и создание новых типов композиционных материалов на основе оптически прозрачных полупроводниковых матриц, содержащих наночастицы благородных металлов, на сегодняшний день является

48

одной из актуальных задач фотоники и плазмоники, решение которой на практике находит свое применение в области оптоэлектроники и нелинейной оптики. В качестве полупроводниковых матриц активно рассматриваются такие материалы, как халькогенидные стекла [1], диоксид титана [2] и др. Чрезвычайно активно в последнее время исследуется система на базе матрицы оксида цинка с наночастицами серебра (Ag:ZnO). Для этого используются различные химические и физические способы формирования наночастиц серебра в объеме или на поверхности ZnO, например: лазерная абляция [3], электронное распыление [4], плазменно-химическое осаждение [5] и др.

Одним из ключевых методов для синтеза металлических наночастиц в оптически прозрачных полупроводниковых матрицах является метод ионной имплантации [6]. Ранее были продемонстрированы результаты по успешному созданию нелинейно-оптического материала ZnO с ионно-синтезированными наночастицами меди [7]. В данной работе приводятся эксперименты по синтезу наночастиц серебра в ZnO методом низкоэнергетической высокодозовой ионной имплантации и исследование нелинейно-оптического поглощения сформированного материала Ag: ZnO.

Для получения композиционного материала в качестве матрицы была использована тонкая пленка ZnO толщиной 600 nm, осажденная на тонкие (1 mm) подложки SiO₂, полученная методом вакуумного магнетронного распыления, детали которого описаны в работе [8]. Имплантация пленки ZnO проводилась ионами Ag⁺ с энергией 30 keV при дозе облучения $1.5 \cdot 10^{17}$ ion/cm² и плотности тока в ионном пучке $1 \,\mu$ A/cm² на ионном ускорителе ИЛУ-3 в вакууме при комнатной температуре облучаемой матрицы.

Для оценки глубины залегания имплантируемого серебра в объеме ZnO для выбранных условий эксперимента были проведены расчеты и определен гауссов профиль распределения примеси по программе SRIM-2013 (рис. 1, *a*). Установленная толщина залегания Ag-ионов в приповерхностном слое полупроводника составила величину ($R_p + 2\Delta R_p$) ~ 22 nm (где R_p соответствует Ion range, ΔR_p обозначено как Straggle на рис. 1, *a*) с максимумом распределения примеси $R_p \sim 12$ nm. В таком слое атомная концентрация серебра может достичь величины, которая заметно превышает предел растворимости металла при комнатной температуре в оксидных полупроводниках, таких как ZnO, TiO₂ и др. Предполагается, что эффективное накопление атомов



Рис. 1. Профиль распределения по глубине имплантированных ионов серебра в пленке ZnO, рассчитанный по программе SRIM-2013 (*a*), и микрофотография поверхности имплантированной ионами серебра пленки ZnO (*b*).

серебра до предела растворимости в ZnO при низкоэнергетической высокодозовой имплантации должно приводить к зарождению и росту наночастиц серебра непосредственно вблизи поверхности облучаемого материала [6].

Анализ облучаемого ZnO проводился на сканирующем электронном микроскопе Merlin Carl Zeiss. На рис. 1, *b* приведена микрофотография имплантированной поверхности, на которой на фоне однородного тем-





Рис. 1 (продолжение).

ного тона от матрицы ZnO наблюдаются светлые сферические пятна, соответствующие более плотному веществу, ионно-синтезированным наночастицам серебра со средним размером ~ 10 nm.

Спектры линейного оптического пропускания ZnO и Ag:ZnO приведены на рис. 2, были измерены на волноводном оптическом спектрометре AvaSpec в диапазоне от 200 до 1000 nm. В отличие от спектра исходной матрицы ZnO, имплантированный образец Ag:ZnO характеризируется наличием в видимой области селективной полосы поглощения с максимумом ~ 510 nm. Данная полоса, обусловленная эффектом поверхностного плазмонного резонансного (ППР) поглощения в металлическом нанообъекте [9], напрямую подтверждает формирование в ZnO наночастиц серебра. Отметим, что проявление

100 ZnO 80 Transmittance, % 60 Plasmon absorption of Ag nanoparticles 40 Ag:ZnO 20 0 300 400 600 700 800 900 1000 500 Wavelength, nm

Рис. 2. Спектры оптического пропускания необлученной и имплантированной ионами серебра пленки ZnO.

ППР-наночастицами серебра в данном спектральном диапазоне происходит аналогично тому, как плазмонный эффект наблюдается при имплантации оксидного стекла SiO₂ [10] подобными дозами ионов серебра. При этом, однако, положение ППР-максимума поглощения наночастиц серебра в ZnO, как это и предсказано электромагнитной теорией Mu [9], оказывается несколько смещенным в длинноволновую область вследствие того, что показатель преломления матрицы ZnO в видимом диапазоне является достаточно высоким (~ 2.01–2.07) по сравнению с SiO₂ ($n \approx 1.5$) [10].

Измерение нелинейно-оптического поглощения необлученного и имплантированного образцов было проведено методом Z-сканирования по схеме неограничивающей диафрагмы [11]. В качестве источника излучения использовался фемтосекундный лазер (Chameleon



Рис. 3. Зависимость нормированного пропускания, измеренная как функция положения образцов ZnO и Ag:ZnO по отношению к фокальной точке лазерного пучка.

СОНЕRENT), работающий на длине волны 780 nm. Длительность лазерных импульсов составляла 150 fs при частоте следования 90 MHz. Нормированное пропускание света T(Z), прошедшего через образец, измерялось в зависимости от его положения вдоль оси Z по отношению к фокальной плоскости линзы с фокусным расстоянием 250 mm. Максимальная интенсивность лазера в фокальной плоскости линзы поддерживалась ниже порога оптического пробоя образца. Средняя оптическая мощность лазерного излучения составляла 50 mW.

Исследованию нелинейно-оптического поглощения матрицы ZnO с наночастицами серебра посвящено малое число публикаций [12,13]. К настоящему времени в целом известно, что зондирование ZnO фемтосекундными лазерными импульсами (50 fs) на длине волны 800 nm [14] приводит к появлению двухфотонного нелинейного поглощения. Как

следует из работ [12,13], нелинейно-оптическое поглощение материала ZnO с наночастицами серебра, сформированного химическими методами синтеза, измеряемое на длине волны видимого диапазона 532 nm при воздействии наносекундных импульсов, также оказывается двухфотонным.

Результаты измерения нелинейно-оптического пропускания необлученного ZnO и ионно-синтезированного в данной работе композиционного материала Ag:ZnO приведены на рис. 3. Зависимость T(Z)для облученного образца получена в виде симметричной относительно фокальной точки Z = 0 спадающей кривой, которая после прохождения минимума резко возрастает до максимума около Z = 0. Подобную форму кривой T(Z) для Ag: ZnO можно объяснить суперпозицией вкладов при одновременном проявлении двух типов нелинейного оптического поглощения, учитывая тот факт, что при лазерном зондировании матрица необлученного ZnO проявляет двухфотонное поглощение, кривая T(Z) которого получена в виде симметричного колокола, обращенного вершиной вниз. Соответствующие спадающие крылья на T(Z) для Ag: ZnO подтверждают наличие двухфотонного поглощения (рис. 3). В то же время известно, что для наночастиц серебра при воздействии лазерными импульсами короче наносекундных поглощение оказывается нелинейно насыщенным [15]. Кривая T(Z) нелинейно насыщенного поглощения также получена в виде колокола, но обращенного вершиной вверх, что и соответствует вкладу ионно-синтезированных наночастиц серебра в экспериментальную кривую T(Z) для Ag: ZnO на рис. 3.

Таким образом, впервые методом ионной имплантации сформирован новый тип композиционного материала на основе ZnO с наночастицами серебра. Эти наночастицы в данной матрице в видимом диапазоне спектра демонстрируют селективное ППР-поглощение. Показано, что образец Ag: ZnO при его зондировании фемтосекундными импульсами в видимом диапазоне проявляет различное по знаку нелинейнооптическое поглощение. Такие материалы могут найти применение в качестве эффективных устройств для синхронизации мод лазеров и оптических ограничителей.

Данная работа поддержана ГФФИ Украины (№ Ф40.2/019), РФФИ (№ 12-02-00528_а и 12-02-97029_р_Поволжье) и НИР К(П)ФУ 13–56. А.Л. Степанов выражает благодарность РНФ № 14-13-00758.

Список литературы

- Kavetskyy T., Stepanov A.L., Bazarov V.V., Tsmots V., Ren J., Chen G., Zhao X. // Phys. Procedia. 2013. V. 48. P. 191–195.
- [2] Xu J., Xiao X., Stepanov A.L., Ren F., Wu W., Cai G., Zhang S., Dai Z, Mei F., Jiang C. // Nanoscale Research Lett. 2013. V. 8. P. 73(1–5).
- [3] Koleva M.E., Dikovska A.O., Nedyalkov N.N., Atanasov P.V., Atanasova G.B. // Proc. SPIE. 2013. V. 8440. P. 87 007(1–7).
- [4] Liang Y.-C., Deng X.-S. // J. Alloys Compounds. 2013. V. 569. P. 144-149.
- [5] Simon Q., Barreca D., Gasparotto A., Maccato C., Tondello E., Sada C., Comini E., Devi A., Fischer R. // Nanotechnology. 2012. V. 23. P. 25 502(1–7).
- [6] Stepanov A.L. Ion-synthesis of metal nanoparticles and their optical properties. NY: Nova Sci. Publ., 2011.
- [7] Cetin A., Kibar R., Ayvaclkh M., Can N., Buchal C., Townsend P.D., Stepanov A.L., Karah T., Selvi S. // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B. 2006. V. 249. P. 474–477.
- [8] Ryasnyanskiy A.I., Palpant B., Debrus S., Pal U., Stepanov A.L. // Opt. Comm. 2007. V. 273. P. 538–543.
- [9] Kreibig U, Vollmer M. Optical properties of metal clusters. Berlin: Springer-Verlag, 1995.
- [10] Stepanov A.L., Popok V.M. // Surf. Sci. 2004. V. 566. P. 1250-1254.
- [11] Sheik-Bahae M., Said A.A., Wie T.-H. et al. // IEEE. J. Quant. Electr. 1999.
 V. 26. P. 760–769.
- [12] Radhu S., Vijayan C., Sandeep S., Philip R. // AIP Conf. Proc. 2010. V. 1349. P. 425–426.
- [13] Irimpan L., Nampoori V.P.N., Radhakrishnan P. // Chem. Phys. Lett. 2008. V. 455. P. 265–269.
- [14] Wang K., Zhou J., Yuan L., Tao Y., Chen J., Lu P., Wang Z.W. // Nano Lett. 2012. V. 12. P. 833–838.
- [15] Ganeev R.A., Ryasnyansky A.I., Stepanov A.L., Usmanov T. // Opt. Quantum Elect. 2004. V. 36. P. 949–960.